

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Направление подготовки (специальность)	27.03.04 Управление в технических системах
Направленность (профиль) подготовки	Управление и информатика в технических системах
Цель освоения дисциплины	приобретение знаний о свойствах, характеристиках и параметрах полупроводниковых приборов и устройств в дискретном и интегральном исполнении, составляющих основу современной элементной базы электронной аппаратуры.
Общая трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы, 108 часов
Форма промежуточной аттестации	зачет
Краткое содержание дисциплины:	<p>Тема №1. Введение. Понятия и термины физики полупроводников. Материалы, типы проводимостей.</p> <p>Тема №2. Характеристики и параметры вентильных переходов диодов.</p> <p>Вентильные диоды на основе германия, кремния. Отличия параметров, характеристики.</p> <p>Разновидности диодов: опорные, свето- фотодиоды, диоды Шотки, туннельные, обращенные. Характеристики, применения.</p> <p>Тема №3. Транзисторы биполярные. Принцип действия. Характеристики, параметры. Схемы включения. Интегральное исполнение БПТ. Применения БПТ.</p> <p>Тема №4. Полевые транзисторы (ПТ). Принципы действия ПТ. Характеристики, параметры. Дискретные и интегральные исполнения ПТ. Применения ПТ</p> <p>Тема №5. Уравнения и параметры режима малых сигналов БПТ и ПТ. Представления о частотных характеристиках.</p> <p>Тема №6. Тиристоры, симисторы, динисторы. Принцип действия, характеристики, параметры. Применения.</p> <p>Силовые приборы на основе полевых и б/п структур СИТ, БСИТ, IGBT.</p>

Аннотацию рабочей программы составил: ст.преподаватель кафедры ВТ и СУ А.С.Грибакин



31.08.2021